

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年7 月22 日 (22.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/061886 A1

(51) 国際特許分類7:

H01H 37/76, 85/046

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/015604

(22) 国際出願日:

2003年12月5日(05.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-382569

2002 年12 月27 日 (27.12.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニーケミカル株式会社(SONY CHEMICALS CORP.)[JP/JP];

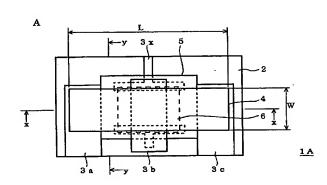
〒141-0032東京都 品川区 大崎一丁目 1 1番 2号 ゲートシティ大崎イーストタワー 8 階 Tokyo (JP).

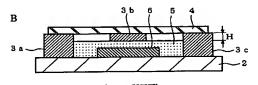
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古内 裕治 (FU-RUUCHI,Yuji) [JP/JP]; 〒322-8502 栃木県 鹿沼市 さつき町12-3 ソニーケミカル株式会社内 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 田治米 登、外(TAJIME,Noboru et al.); 〒 214-0034 神奈川県 川崎市 多摩区三田 1-2 6-2 8 ニューウェル生田ビル 2 0 1 号室 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国(国内): CN, KR, US.

/続葉有/

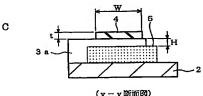
(54) Title: PROTECTION ELEMENT

(54) 発明の名称: 保護素子





(ェーェ街面図) ェーェSECTION DIAGRAM)



(y-y断面図) -y SECTION DIAGRAM) (57) Abstract: A protection element for improving the spherical segmentation performance when a low-melting-point metal element is heated and fused, comprising a heating element and the low-melting-point metal element that are formed on a substrate, the low-melting-point metal element being fused by heating of the heating element. The protection element has a region where the low-melting-point metal element floats from a base (e.g. an insulation layer), and when the sectional area of the low-melting-point metal element (4) at a pair of low-melting-point metal element-use electrodes (3a and 3b, 3b and 3c) sandwiching the region is S (μ m²) and the floating height of the floating region is H (μ m), the relational expression H/S $\ge 5 \times 10^{-5}$ is satisfied. In addition, the both top surfaces of the pair of the low-melting-point metal element-use electrodes preferably protrude beyond the top surface of the base, or the insulation layer. Or, a step difference is preferably provided between the top surfaces of the pair of the low-melting-point metal element-use electrodes to allow the low-melting-point metal element to incline between the pair of the low-melting-point metal element-use electrodes.

(57) 要約: 低融点金属体の加熱溶融時の球状分断化性能を向上させる保護素子は、基板上に発熱体と低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子である。この保護素子は、低融点金属体が下地(例えば、絶縁層)から浮いている領域を有し、該領域を挟む一対の低融点金属体用電

「極3aと3b、3bと3cにおける低融点金属体4の横断面の面積をS(μ m²)、前記浮いている領域の浮きの高)さをH(μ m)とした場合に、H/S≧5×10⁵の関係式を満足する。ここで、前記一対の低融点金属





添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

保護素子

5 技術分野

本発明は、異常時に発熱体に通電されるようにすることにより発熱体が発熱し、低融点金属体が溶断する保護素子に関する。

背景技術

15

20

10 従来、過電流を遮断する保護素子として、鉛、スズ、アンチモン等の低融 点金属体からなる電流ヒューズが広く知られている。

また、過電流だけでなく過電圧も防止するために使用できる保護素子として、基板上に発熱体と絶縁層と低融点金属体を順次積層し、過電圧時に発熱体が発熱し、それにより低融点金属体が溶断するようにした保護素子が知られている(日本国特許 2 7 9 0 4 3 3 号)。

しかしながら、このような保護素子に対しては、絶縁層をスクリーン印刷により形成した場合に、絶縁層の表面にスクリーン印刷のメッシュに起因する凹凸が形成され、その凹凸のために、絶縁層上に積層されている低融点金属体の加熱時の円滑な球状化分断が妨げられるという問題点が指摘されている。そしてこの問題点に対しては、発熱体と低融点金属体とを絶縁層を介して積層することなく、基板上で平面的に配置することが提案されている(特開平10-116549号公報、特開平10-116550号公報)。

しかし、発熱体を低融点金属体とを平面的に配置すると、素子のコンパクト化を図れない。また、この場合でも低融点金属体は、基板上にベタに接するように設けられるので、基板が、加熱溶融状態にある低融点金属体の流動抵抗となることは避けられず、低融点金属体の円滑な球状分断化が保証され

るとはいえない。

そこで、本発明は、基板上に発熱体と低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が加熱されて溶断する保護素子において、低融点金属体が加熱溶融時に確実に球状分断化されるようにすることを目的とする。

5

10

15

発明の開示

本発明者は、基板上で、低融点金属体と接続する電極間で該低融点金属体を浮かせ、かつその場合の浮きの高さHと低融点金属体の横断面の面積Sに一定の関係をもたせると、低融点金属体の加熱溶融時の球状分断化性能が向上することを見出した。

即ち、本発明は、基板上に発熱体と低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子において、低融点金属体が下地から浮いている領域を有し、該領域を挟む一対の低融点金属体用電極間における低融点金属体の横断面の面積をS(μm²)、前記浮いている領域の浮きの高さをH(μm)とした場合に、

 $H/S \ge 5 \times 10^{-5}$

であることを特徴とする保護素子を提供する。

ここで、低融点金属体の横断面とは、該低融点金属体を流れる電流の方向と垂直な低融点金属体の断面をいう。

20

図面の簡単な説明

第1図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第1図B及び第1図Cは、それの断面図である。

第2図A~第2図Eは、本発明の保護素子の製造工程図である。

25 第3図は、過電圧防止装置の回路図である。

第4図は、本発明の保護素子の断面図である。

第5図は、本発明の保護素子の断面図である。

第6図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第6図Bは、その断面図である。

第7図は、本発明の保護素子の断面図である。

5 第8図は、本発明の保護素子の断面図である。

第9図Aは、本発明の保護素子の平面図であり、第9図Bは、その断面図である。

第10図は、過電圧防止装置の回路図である。

第11図は、比較例の保護素子の断面図である。

10

20

25

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照しつつ、本発明を詳細に説明する。なお、各図中、 同一符号は同一又は同等の構成要素を表している。

第1図Aは、本発明の一態様の保護素子1Aの平面図であり、第1図B及 15 び第1図Cは、その断面図である。

この保護素子1Aは、基板2上に発熱体6、絶縁層5及び低融点金属体4が順次積層された構造を有している。ここで、低融点金属体4は、その両端の低融点金属体用電極3a、3cと中央部の低融点金属体用電極3bとに接続している。これら電極3a、3b、3cの上面はいずれも、低融点金属体4の下地となっている絶縁層5の上面よりも突出しているため、低融点金属体4はその下地の絶縁層5に接することなく浮いている。

この保護素子1 A は、一対の低融点金属体用電極3 a 、3 b 、あるいは電極3 b 、3 c の間の低融点金属体4 の横断面の面積(第1 図 C)で、二重線のハッチングをふした部分: $W \times t$)をS (μ m^2)、浮いている領域の浮きの高さをH (μ m) とした場合に、H / $S \ge 5 \times 10^{-5}$ であることを特徴としている。

10

15

20

4

これにより、発熱体6の発熱により低融点金属体4が加熱され、溶融状態となった場合に、低融点金属体4は、下地の絶縁層5あるいは基板2等の表面性状によらず、確実に球状分断化する。

この保護素子1Aは、第2図に示すように製造される。まず基板2上に発熱体6用の電極(所謂、枕電極)3x、3yを形成し(第2図A)、次いで、発熱体6を形成する(第2図B)。この発熱体6は、例えば、酸化ルテニウム系ペーストを印刷し、焼成することにより形成する。次に、必要に応じて、発熱体6の抵抗値の調節のため、エキシマレーザー等で発熱体6にトリーミングを形成した後、発熱体6を覆うように絶縁層5を形成する(第2図C)。次に、低融点金属体用電極3a、3b、3cを形成し(第2図D)、この電極3a、3b、3cに橋かけするように低融点金属体4を設ける(第2図E)。

ここで、基板 2、電極 3 a、 3 b、 3 c、 3 x、 3 y、 発熱体 6、 絶縁層 5、低融点金属体 4 の形成素材やそれ自体の形成方法は従来例と同様とすることができる。したがって、例えば、基板 2 としては、プラスチックフィルム、ガラスエポキシ基板、セラミック基板、金属基板等を使用することができ、好ましくは、無機系基板を使用する。

発熱体 6 は、例えば、酸化ルテニウム、カーボンブラック等の導電材料と 水ガラス等の無機系バインダあるいは熱硬化性樹脂等の有機系バインダから なる抵抗ペーストを塗布し、必要に応じて焼成することにより形成できる。 また、発熱体 6 は、酸化ルテニウム、カーボンブラック等の薄膜を印刷、メ ッキ、蒸着、スパッタ等により形成してもよく、これらのフィルムの貼付、 積層等により形成してもよい。

低融点金属体4の形成材料としては、従来よりヒューズ材料として使用さ 25 れている種々の低融点金属体を使用することができ、例えば、特開平8-1 61990号公報の段落 [0019] の表1に記載の合金を使用することが

できる。

5

10

15

20

25

低融点金属体用電極3a、3b、3cとしては、銅等の金属単体、あるいは表面がAg-Pt、Au等でメッキされている電極を使用することができる。

第1図Aの保護素子1Aの使用方法としては、例えば、第3図に示すように、過電圧防止装置で用いられる。第3図の過電圧防止装置おいて、端子A1、A2には、例えばリチウムイオン電池等の被保護装置の電極端子が接続され、端子B1、B2には、被保護装置に接続して使用される充電器等の装置の電極端子が接続される。この過電圧防止装置によれば、リチウムイオン電池の充電が進行し、ツエナダイオードDに降伏電圧以上の逆電圧が印加されると、急激にベース電流ibが流れ、それにより大きなコレクタ電流icが発熱体6に流れ、発熱体6が発熱する。この熱が、発熱体6上の低融点金属体4に伝達し、低融点金属体4が溶断し、端子A1、A2に過電圧の印加されることが防止される。この場合、低融点金属体4は4aと4bの2カ所で溶断されるので、溶断後には、発熱体6への通電が完全に遮断される。

本発明の保護素子は、この他種々の態様をとることができる。例えば、一対の低融点金属体用電極の上面間に段差を設け、この一対の低融点金属体用電極に接続する低融点金属体を、これらの電極間で傾斜させてもよい。

第4図の保護素子1Bは、このような保護素子の一例であって、中間の電極3bの上面を両端の電極3a、3cの上面よりも突出させ、電極3a、3b、3cに掛かる低融点金属体4を、保護素子1Bの上面側に凸となるように傾斜させたものである。この場合、中間の電極3bの上面と両側の電極3a、3cの上面との段差によって定まる浮きの高さH(μ m)と、低融点金属体の横断面の面積S(μ m²)とが、H/S≥5×10-5の関係を満たすようにする。低融点金属体4を傾斜させて浮かせることにより、加熱溶融時の球状分断化をより確実に生じさせることができる。

10

15

20

25

6

第5図の保護素子1 Cは、中間の電極 3 b の上面が両端の電極 3 a 、 3 b の上面よりも低くなるように形成し、電極 3 a 、 3 b 、 3 c に掛かる低融点金属体 4 を、保護素子の下面側に凸となるように傾斜させたものである。この場合にも、中間の電極 3 b の上面と両側の電極 3 a 、 3 c の上面との段差によって定まる浮きの高さ H (μ m) と、低融点金属体の横断面の面積 S (μ m²) とが、 $H/S \ge 5 \times 10^{-5}$ の関係を満たすようにする。なお、この保護素子 1 C のように、中間の電極 3 b の上面と絶縁層 5 の上面とが面になるように形成するには、例えば、絶縁層 5 を形成するガラスペーストを印刷し、その上に電極 3 b を形成する導電ペーストを印刷し、さらにプレスしてこれらの印刷面を面一とし、その後に焼成処理をして絶縁層 5 と電極 3 b を形成すればよい。

第6図Aの保護素子1Dは、中間の電極3bと両端の電極3a、3cとの間に、絶縁ガラス等からなるスペーサ7を設け、そのスペーサ7上に低融点金属体4を形成し、それにより低融点金属体4が浮くようにしたものである。この場合、スペーサ7の上面と中間の電極3bの上面あるいは両側の電極3a、3cの上面との高さの差によって定まる浮きの高さH(μ m)と、低融点金属体4の横断面の面積S(μ m²)とが、H/S \geq 5×10-5の関係を満たすようにする。

なお、上述した保護素子1A、1B、1C、1Dにおいては、低融点金属4が電極3a、3b間、電極3b、3c間の全領域において浮いており、低融点金属体がその下方の絶縁層5と接していないが、本発明において低融点金属体4は、電極3a、3b、3cと接する以外の全ての領域において、必ずしも浮いている必要はない。例えば、第7図に示す保護素子1Eのように、低融点金属体4が両側の電極3a、3cの近傍で絶縁層5と接していてもよい。

また、第8図に示す保護素子1Fのように、一つの保護素子の中に、低融

7

点金属体 4 の高さの異なる浮き(高さ H_1 、 H_2)がある場合、それぞれの浮きについて、上述の浮きの高さH と低融点金属体の横断面の面積S との関係が満足されるようにする。

本発明の保護素子は、低融点金属体が、電極3 a と電極3 b、及び電極3 b と電極3 b という二対の電極間でそれぞれ溶断するものに限らず、その用途に応じて、一対の電極間でのみ溶断するように構成してもよい。例えば、第10回に示した回路図の過電圧防止装置で用いる保護素子は、第9回Aに示す保護素子1Gのように、電極3bを省略した構成とすることができる。この保護素子1Gも、一対の電極間3a、3cに、高さHの浮きを有する。

10 この他、本発明の保護素子において、個々の低融点金属体4の形状は平板 状に限らない。例えば、丸棒状としてもよい。また、低融点金属体4は、発 熱体6上に絶縁層5を介して積層する場合に限らない。低融点金属体と発熱 体とを平面配置し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断するようにして もよい。

15 本発明の保護素子をチップ化する場合、低融点金属体4の上には、4,6 -ナイロン、液晶ポリマー等のキャップを被せることが好ましい。

実施例

以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。

20 実施例1

25

第1図Aの保護素子1Aを次のようにして作製した。基板2として、アルミナ系セラミック基板(厚さ0.5 mm、大きさ5 mm×3 mm)を用意し、これに銀ーパラジウムペースト(デュポン社製、6177T)を印刷し、焼成(850℃、0.5時間)することにより発熱体6用の電極3 x、3 y(厚さ10 μ m、大きさ2.4 mm×0.2 mm)を形成した。

次に、酸化ルテニウム系ペースト (デュポン社製、DP1900) を印刷し、焼

10

成 (850℃、0.5時間) することにより発熱体6 (厚さ10μm、大き さ2.4mm×1.6mm、パターン抵抗5Ω) を形成した。

比較例1

実施例1の保護素子の製造方法において、電極3a、3b、3cの焼成前にプレスすることにより電極3a、3b、3cと絶縁層5とを平面化し、その上に半田箔を接続することにより、第11図に示すように、半田箔(低融点金属体4)に浮きのない保護素子1Xを作製した。

実施例2~7、比較例2~5

実施例1の保護素子の製造方法において、低融点金属体4の幅、厚み、電20 極3a、3b、3cの印刷厚みを変えることにより、表1のように低融点金属体の浮きの高さHと横断面の面積Sが異なる保護素子を作製した。

評価

実施例1~7及び比較例1~5の各保護素子の発熱体6に4Wを印加した場合において、発熱体6に電圧を印加してから低融点金属体4が溶断するまでの時間(動作時間)を測定し、動作時間が15秒以内の場合をG、15秒を超える場合をNGと評価した。

結果を表 1 に示す。表 1 から、低融点金属体 4 に浮いた領域を設けることにより動作時間が短くなること、低融点金属体 4 の浮きの高さHと横断面の面積 S の比H/S が 5×1 0 $^{-5}$ 以上の場合に、動作時間が 1 5 秒以内となることがわかる。

5

表 1

		幅W·	厚みt	面積S	浮きH	H/S	動作時間	判定
		(µ m)	(µ m)	(μm^2)	<u>(μm)</u>		_(秒)_	
	実施例1	1000	100	100000	10	1.0×10	10	G
10	実施例 2	1000	100	100000	5	5.0×10) ^{- 5} 13	G
	実施例3	1000	150	150000	10	6.7×10	⁻⁵ 12	G
	実施例 4	1000	300	300000	20	6.7×10) ^{- 5} 15	G
	実施例 5	500 °	150	75000	5	6.7×10) ^{- 5} 10	G
	実施例 6	500	150	75000	10	1.3×10)-4 9	G
15	実施例7	500	300	150000	10	6.7×10)-5 13	G
	比較例 1	1000	100	100000	0	-	30	N G
	比較例 2	1000	100	100000	0		21	N G
	比較例3	1000	150	150000	5	3.3×10)- 5 24	N G
•	比較例 4	1000	300	300000	10	3.3×10) ^{- 5} 25	N G
20	比較例 5	500	300	150000	5	3.3×10) ^{- 5} 25	N G

産業上の利用分野

本発明によれば、基板上に発熱体と低融点金属体を有し、発熱体の発熱に 25 より低融点金属体が加熱されて溶断する保護素子において、低融点金属体の 加熱溶融時に低融点金属体を確実に球状分断化することができる。

請 求 の 範 囲

1. 基板上に発熱体と低融点金属体を有し、発熱体の発熱により低融点金属体が溶断する保護素子において、低融点金属体が下地から浮いている領域を有し、該領域を挟む一対の低融点金属体用電極間における低融点金属体の横断面の面積をS(μm²)、前記浮いている領域の浮きの高さをH(μm)とした場合に、

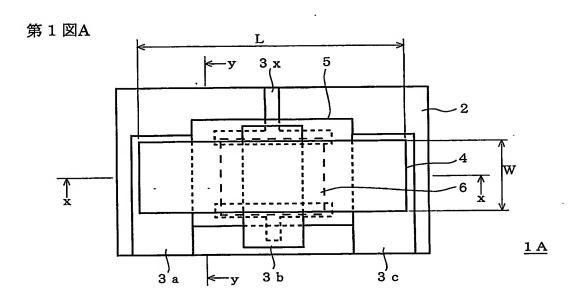
 $H/S \ge 5 \times 10^{-5}$

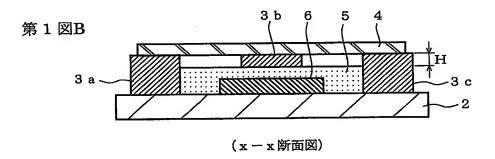
であることを特徴とする保護素子。

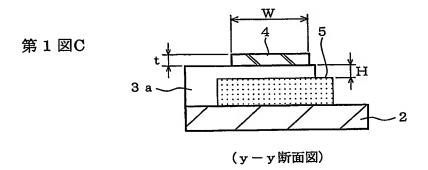
10

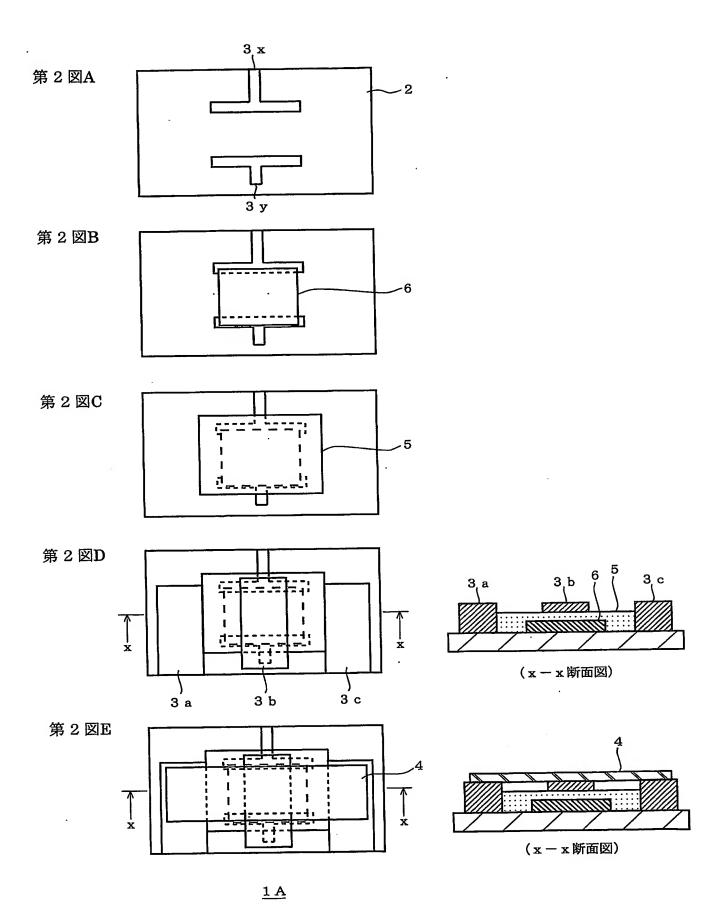
5

- 2. 前記一対の低融点金属体用電極の双方の上面が、前記下地の絶縁 層の上面よりも突出した位置にある請求の範囲第1項記載の保護素子。
- 3. 前記一対の低融点金属体用電極の上面間に段差があり、該一対の 15 低融点金属体用電極間で低融点金属体が傾斜している請求の範囲第1項記載 の保護素子。
- 4. 前記一対の低融点金属体用電極間に絶縁性のスペーサーが設けられ、該スペーサーの上面が一対の低融点金属体用電極の上面よりも突出して 20 いる請求の範囲第1項記載の保護素子。

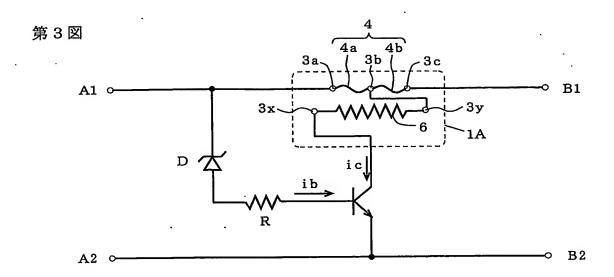


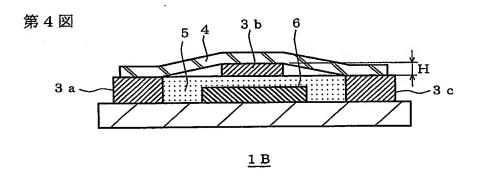


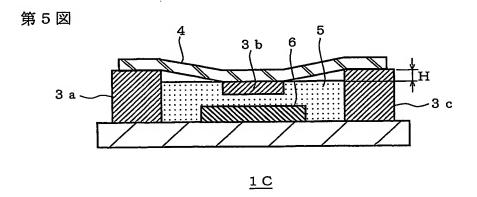




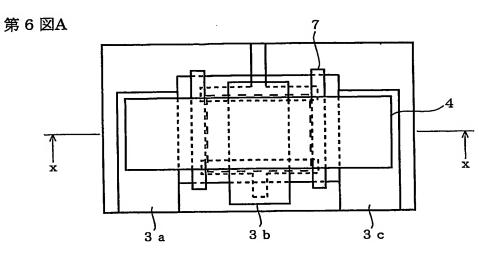


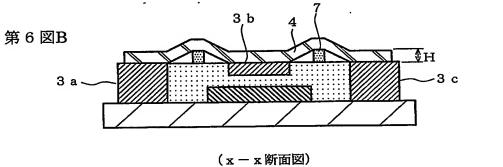


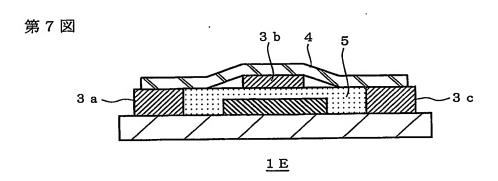


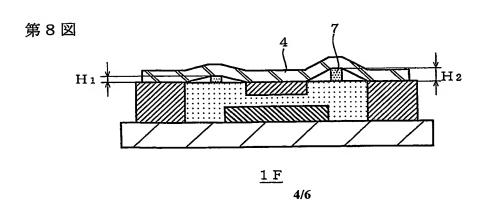


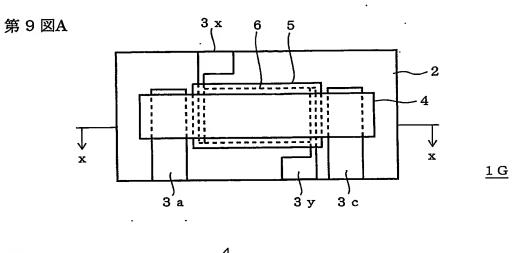
<u>1 D</u>

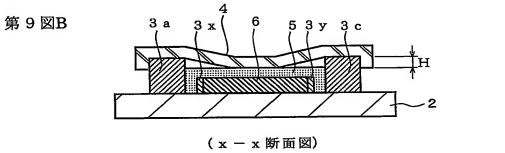




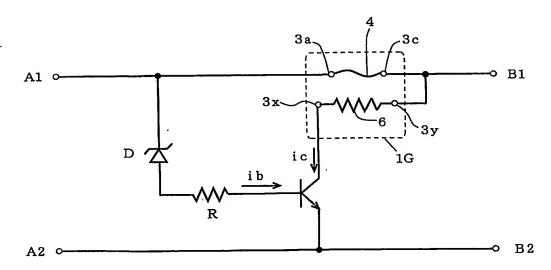






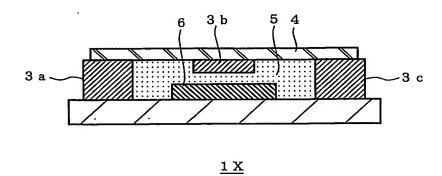








第11図





	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01H37/76, 85/046					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
						
Minimum do	B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01H37/76, 85/00-85/62					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2004						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X A	JP 2001-325868 A (Sony Chemic 22 November, 2001 (22.11.01), Full text; Figs. 1 to 9 Prior art; Fig. 8(b) & US 2001-44168 A		1-2,4 3			
X A	JP 2001-325869 A (Sony Chemi- 22 November, 2001 (22.11.01), Full text; Figs. 1 to 3 Prior art; Fig. 2(b) (Family: none)		1-2,4 3			
Х А	JP 2000-306477 A (Sony Chemi 02 November, 2000 (02.11.00), Full text; Figs. 1 to 7 Prior art; Fig. 5(b) & EP 1045418 A & US		1-2,4 3			
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Specia "A" docum consid "E" date "L" docum cited t specia "O" docum means "P" docum than tl	ll categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing tent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other I reason (as specified) tent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other tent published prior to the international filing date but later the priority date claimed actual completion of the international search March, 2004 (10.03.04)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 30 March, 2004 (30.03.04)				
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer				
Eccimile N	Jo	Telephone No.				



	 SIDERED TO BE RELEVANT with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	(Yazaki Corp.),	3
>		
	•	



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/15604

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. ⁷ H01H37/76, 85/046		·
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int.Cl. 7 H01H37/76,85/00-85	5/62	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、 .	調査に使用した用語)	
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の		関連する
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	: きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
JP 2001-325868 A 2001.11.22, 全文,図1-9, 【従来の技術】,図8(b) A US 2001-44168 A		1-2 4 3
区 C 個の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表: 出願と矛盾するものではなく、その理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、その新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者にとってよって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完了した日 10.03.2004		3. 2004
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山本 忠博 電話番号 03-3581-1101	3X 9531 内線 3372



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/15604

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*		請求の範囲の番号
X A	JP 2001-325869 A (ソニーケミカル株式会社) 2001.11.22, 全文,図1-3, 【従来の技術】,図2(b) (ファミリーなし)	1 - 2 4 · 3
X A	JP 2000-306477 A (ソニーケミカル株式会社) 2000. 11. 02, 全文, 図1-7, 【従来の技術】, 図5 (b) & EP 1045418 A & US 6452475 B	1-2 4 3
A	JP 10-112252 A (矢崎総業株式会社) 1998.04.28,図1-2 & US 5880666 A	3